### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-221804

(43) Date of publication of application: 30.09.1991

(51)Int.Cl.

G01B 11/30

G01B 7/34

(21)Application number: 02-017511

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

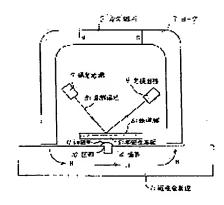
26.01.1990

(72)Inventor: WASA YASUHIRO

## (54) METHOD FOR DETECTING RUGGEDNESS OF MAGNETIC METAL PLATE (57) Abstract:

PURPOSE: To rapidly and easily detect the ruggedness of a metal plate from the rotational angle of a polarization face of reflected light reflected from a substance having a pole Kerr effect by making a spot-like straight polarized light incident upon the substance so as to sweep its surface.

CONSTITUTION: A magnetic field is impressed in the direction parallel with the surface of the magnetic metal plate 1 by using a permanent magnet 2 and a york 3 having high magnetic permeability in order to detect a recessed part 10 on the surface of the plate 1. In the vicinity of the recessed part 10, a leaked magnetic field 11 is distributed on the surface and an iron thin film 6 is formed on a non-magnetic base 5 in the vicinity of the



magnetic field 11. The thin film 6 is magnetized by the magnetic field 11 and allowed to have the pole Kerr effect. Then, straight polarized light 8 is made incident from a polarizing light source 7 to the thin film 6 and the rotational angle of the polarized face of the reflected light is detected by a photodetector 9. Consequently, the size of the leaked magnetic field, i.e. the existence and size of a rugged part, can be known. Since the incident straight polarized light is like a spot, the magnetic field can be locally measured and the wide distribution of the leaked magnetic field can be known by sweeping the spot on the thin film 6.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### ⑲ 日本 国 特 許 庁(JP)

@特許出願公開

## 母 公 開 特 許 公 報 (A) 平3−221804

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)9月30日

G 01 B 11/30

102 Z

7907-2F 8505-2F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

60発明の名称

磁性金属板の凹凸検知方法

②特 題 平2-17511

20出 願 平2(1990)1月26日

@発明者

和 佐 秦 宏

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

勿出 顋 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

四代 理 人 弁理士 菅野 中

別 和 む

1. 発明の名称

磁性金属板の凹凸検知方法

- 2. 特許請求の範囲
  - (1) 磁性を打する金属板に印加した磁場が鉄金属板の凹凸によって変化するのを利用して磁性を打する金属板の凹凸を検知する方法であって、

金属板装面に平行な方向に磁場を印加し、的紀即加磁場によって金属板の凹凸部に生じる離れ磁場の垂直成分が分布する位置に、極力一効果を有する物質を配置し、前記極力一効果を有する物質にスポット状の直線偏光をそのスポットが物質面を掲引するように入射させ、前記物質からの反射光の偏光面の回転角の大きさによって金属板の凹凸を検知することを特徴とする磁性金属板の凹凸を検知することを特徴とする磁性金属板の凹凸

(2) 磁性を存する金属板に印加した磁場が鉄金属板の凹凸によって変化するのを利用して磁性を有する金属板の凹凸を検知する方法であって、...

金属板表面に平行な方向に磁器を印加し、金属

板の凹凸部に生じる論れ磁場の垂直成分が分布する位置にファラデー効果を有する物質を配置し、前記ファラデー効果を有する物質にスポット状の 直線偏光をそのスポットが物質面を掃引するよう に入射させ、前記物質の調面に散けられた反射膜 からの反射光の偏光面の団転角の大きさによって 金属板の凹凸を検知することを特徴とする磁性金 類板の凹凸を検知方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は磁性金属板表面の凹凸の検知方法に関する。

[従来の技術]

法が開発され始めている。この場合にも、金属表 面を検知する技術が利用されている。

磁性金属板表面の凹凸を読み取る従来の技術について以下に述べる。なお、簡単のために金属板に形成された1つの凹部の検知について述べる。

第9回に凹部検知の原理図を示す。磁性金属板1に凹部10が存在するのを磁気を利用して検知するには、まず磁性金属板1の表面に対して垂直が向に磁場が印加するように永久磁石2を配置し、凹部10によって変化する磁場の型を磁気センサ19で検知し、凹部10の存在を検知する。このためには、磁性金属板1の表面の程々の位置に対応して磁気センサ19の出力を測定する必要がある。それには、次の2つの方法が考えられる。すなわち、

(1) 磁気センサを1つだけ用い、磁性金属板に対して検知部(永久磁石と磁気センサ)を機械的に 揺引し、磁気センサの出力を時系列に調定する。(2) 磁気センサをアレイ状に複数個配置し、各セ

ンサの出力を同時に測定する。 という2つの方法が考えられる。

**-** 3 -

検知する方法であって、

金属板表面に平行な方向に磁場を印加し、金属板の凹凸部に生じる編れ磁場の垂直成分が分布する位置にファラデー効果を打する物質を配置し、前記ファラデー効果を打する物質にスポット状の直線偏光をそのスポットが物質面を帰引するように入射させ、前記物質の蠕面に設けられた反射膜からの反射光の偏光面の回転角の大きさによって

(発明が解決しようとする課題)

上記の従来方法では、磁気センサの測定したい点に配置しなければならない。そのために、例えば(I)の過引方式では、検知部を超引しなければならず、測定に時間がかかるという欠点を有する。特に、検知範囲が2次元的に広がった場合には、測定時間は非常に及くなる。また、この欠点がないの方式でも、複数個のセンサの大きがある。また例々のセンサの特性を補正するための数でなり、高いないのである。また磁気センサを2次元的に配置するためにはセンサ係号の取り出し配線が複能になるという欠点がある。

本発明の目的は前記課題を解決した磁性金属板の凹凸検知方法を提供することにある。

#### [課題を解決するための手段]

前記目的を達成するため、本発明に係る磁性金 域板の凹凸検知方法においては、磁性を行する金 域板に印加した磁場が鉄金属板の凹凸によって変 化するのを利用して磁性を行する金属板の凹凸を

- 4 -

**企属板の四凸を検知するものである。** 

#### (作用)

先に述べた従来方法の欠点は、磁気センサを翻定したい点に配収しなければならないことから生じている。

これに対して、本発明では磁気センサの代わりに光を用いて平面内を掃引し、磁場の分布を割定するものである。 は知のとおり、完は直過性に優れ、ミラーによって容易にその方向を変化させることができるので、平面内を高速に掃引することができる。

本発明では、光を用いて磁場を測定するために、 極力一効果及びファラデー効果を用いている。

第6図は極力一効果の原理を示したものである。 鉄谷膜等の極力一効果の優れた物質に磁場を印加 し、物質内に磁化Mが生じているとする。この物質の磁化方向に対して垂直な設而に直線偏光が入 射すると、物質表面で反射された反射光の偏光面 は入射光の観光面に対してある角度 0 K だけ回転 する、これが極力一効果である。 このカー回転角のKは磁化Mに比例するので、 個光面の回転角を測定することによって磁化Mす なわち印加磁場が測定できる。

第7図はファラデー効果の原理を示したものである。イットリウム鉄ガーネット(YIG)等のファラデー効果の優れた物質に磁化Mが生じているとき、磁化力向に平行な直線偏光が遊過した場合、 遊過した光の観光面は入射光の偏光面に対してある角度0ドだけ回転する。これがファラデー効果である。

ファラデー効果の場合は、第8図に示したように、物質の場面に反射膜21を散けることによって 遊過光を反射させた場合、偏光面の回転角は20F になるので、より有効に磁化を測定することがで きる。何れにしても、ファラデー回転角0Fは磁 化Mに比例するので、偏光面の回転角を測定する ことによって磁化Mすなわち印加磁場が測定でき る。

極カー効果又はファラデー効果を有する物質を 検知対象の磁性金属板表演付近に配置した場合、

- 7 -

#### (実施例)

以下、本発明の実施例を図面を用いて述べる。 (実施例1)

第1回は本税明の実施例1を示す構成図である。 図において、磁性金属板1の表面上の凹部10を 検知するために、永久磁石2と高透磁率を有する 物質(フェライト等)からなるヨーク3を用いて磁 性金属板1の表面に、平行な方向に磁塩4を印加 する。 第5 図に示したように凹部10付近では漏れ 磁界11が表面に分布する。編れ磁界の近傍に非磁 性基板5上に形成した鉄磁線6を配位する。鉄磁 膜6は漏れ磁界川によって磁化され、極カー効果 をもつようになる。偏光光観?から直線偏光8を 鉄薄膜6に入射させ、反射光の偏光面の回転角を 光検出器9によって検出する。これによって溢れ 磁路の大きさ、すなわち凹凸部の有無や大きさを 知ることができる。入射する直線偏光はスポット 状になっており、局所的な磁器を測定することが でき、スポットを鉄際駅6上で掛引させることに よって、広範囲の脳れ磁界の分布を知ることがで

- 9 -

検知可能な磁場(磁化)成分は物質製面に垂直な方向である。したがって、磁性金属板の凹凸によって垂直が向の磁場の変化が生じるように磁性金属板の設面に平行に磁場を印加し、金属板設面の凹凸によって生じる調れ磁界が垂直方向の成分をもつことを利用している。第5回には凹部10を有する磁性金属板1の製面に平行に磁場を印加したときの凹部付近における磁場の様子を有限要素法で計算したものである。凹部10を中心に離れ磁界が生じているのがわかる。

本発明では、調れ磁化の分布する近傍に極カー
効果又はファラデー効果を有する物質を配置し、 調れ磁界の垂直方向成分によって物質内に生じる 垂直方向の磁化Mによる偏光面の回転を調定する。 凹凸のない部分では、凝れ磁界がないので偏光面 の回転は小さく、凹凸の存在する部分では弱れ磁 界によって偏光面の回転が大きくなる。これを利 用して、金属表面の凹凸の有無又は大きさを検知 することができる。

-8-

きる.

#### (実施例2)

第2図は本発明の実施例2を示す構成図である。 図において、磁場の印加方法は第1図と網様である。一幅に反射版21を設けたイットリウム鉄ガーネット(YIG)20を反射版21が磁性金属板1の方を向くように縮れ磁界11の近傍に配配する。「YIG20は縮れ磁界11によって磁化され、ファラデー効果を示すようになる。偏光光彩での反射光をビームスプリッター22で入射光と分離した後、光検出器9によって偏光面の回転角を検出する。この場合も、第1図と同様に入射光をスポット状にし、録引によって離れ磁界の大きさ、すなわち凹凸部の打無や大きさを知ることができる。

これらの災題例で用いている優光光観7の構成例を第3回に示す。通常の光観12から出た光のうち単色光器(フィルタ)で単一波長の光にしたのち、ポリゴンミラー等の可動ミラー15で光路を提引さ

せられるようにして個光子16を通して直線観光 8 にする。その後、レンズ14を通してスポット状に 処光させる。なお、光脈としてレーザーを川いた 場合には、単色光器は不変である。

このような構成の偏光光敏により、可動ミラー15によってスポット状の光を照射而内で高速に付引させることができる。例えば、刻印パーコードの場合、提引する距離(パーコードの場)は5~10cmであり、従来の機械提引では1秒程度必要とないに対し、本発明の光線引では0.01秒以下に高かない、本発明の光線引では0.01秒以下に高かない。なるが、金属板に刻印された文字を読み取るのように2次元提引が必要な場合は、本発明の高速性はさらに顕著になる。

第4図に光検出器9の構成例を示す。レンズ14で果光した光を検光子17を通した後、フォトダイオード等の検出器18に入れる。ここで、検光子17は既性金属表面の凹凸がない状態のとき透過光が最小になるように調整しておく。このようにすることによって、金属表面の凹凸部の漏れ磁界によ

る磁化で傷光面回転がおきたとき検光子を透過する光の低が増加し、凹凸を検知することができる。 (発明の効果)

以上述べたように、本発明により磁性金属設面の凹凸を高速にしかも容易に検知することができ、したがって材料の非破壊検査や金属板パーコード 読み取りを高速、かつ容易に行うことができる効果を有する。

#### 4. 関面の前単な説明

第1図は本発明の実施例3を示す構成図、第2図は本発明の実施例2を示す構成図、第3図は優光光觀の構成例を示す図、第4図は光検出器の構成例を示す図、第5図は金属表面の凹部付近の漏れ磁界の様子を示す図、第6図は極力一効果の原理を示す図、第7図はファラデー効果の原理を示す図、第8図は反射型のファラデー効果の原理を示す図、第8図は従来の磁性金属板表面の凹凸板知法の原理を示す図である。

- 12 -

1 … 磁性金属板

2 … 永久磁石

3 ... ヨーク

4 … 磁型

- 11 -

5 …非磁性基板

6…鉄發版

7 … 偏光光源

8 …直線偏光

9 … 光検出器

10…四部

11…劉れ磁界

20…イットリウム鉄ガーネット(Y 1 G)

21…反射胶

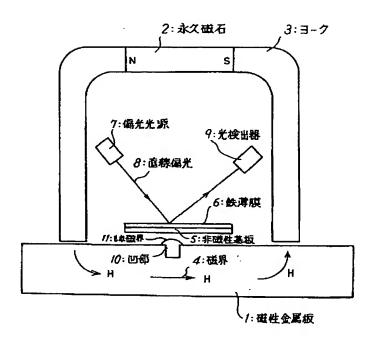
22…ビームスプリッター

特許出願人

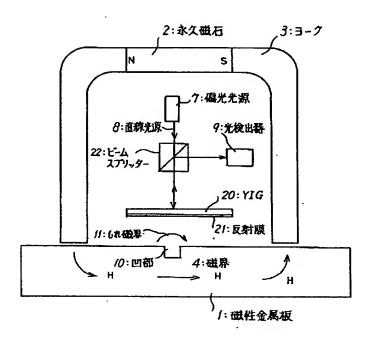
17 本 觉 気 株 式 会 社

代 型 人 弁理士 背 野

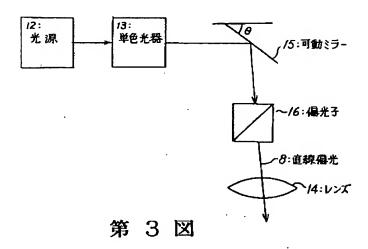




第 1 図



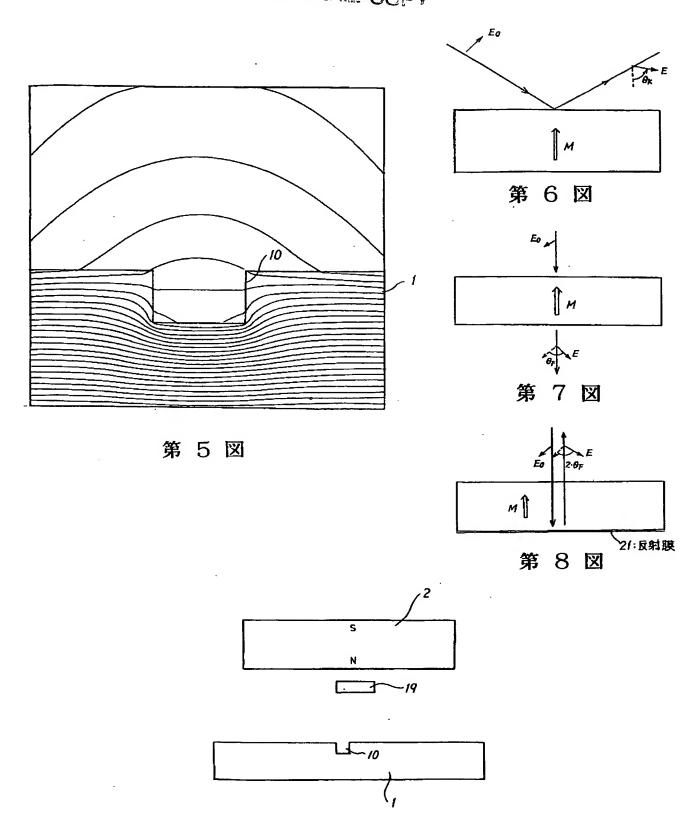
第 2 図



4:レンズ 17:検光子 18: 検出器

第 4 図

# PEST AVAILABLE COPY



第 9 図